第 51 巻第 3 号(通巻 281 号)　分離技術

＜巻頭言＞関西地区代表への就任挨拶　（大阪府立大学）武藤　明徳……141

＜特集＞水を使わない染色法～超臨界染色について～

超臨界染色の現状と今後

（福井大学）堀　　照夫……142

超臨界染色ならびにマイクロ・ナノカプセル

（福岡大学）三島　健司……150

超臨界流体染色の特徴および，その歴史と現況

（福井大学）廣垣　和正……157

超臨界二酸化炭素を利用した各種合成樹脂ボタンの染色プロセス

（金沢大学）田村　和弘
白　　鉄鎔……164
（大連工業大学）闫　　俊

＜若い“め”＞

分離操作のスラリー評価への応用－セラミックス湿式成形プロセスにおける成形体密度予測－

（法政大学）岩田　尚也……171

＜連載＞分離技術分野の有名な論文/書籍の紹介・解説

Ruth のケークろ過理論

（三進製作所）岩田　政司……178

国内で稼働している蒸留設備の現状調査結果(4)
－特殊蒸留とハイブリッド化－

（日本大学）鈴木　　功……185

令和 2 年度卒業論文・修士論文および博士論文テーマ……190

会の動き……204

編集委員　委員長：高羽洋充(工学院大学)／副委員長：宇野繁理(東洋合成工業)／委　員：宮川雅矢(工学院大学)／大柴雄平(東京工業大学)／工藤翔慈(群馬工業高等専門学校)／坂部淳一(中央大学)／庄司　良(東京工業高等専門学校)／平岡一高(日揮ホールディングス)／原　伸生(産業技術総合研究所)／松田弘幸(日本大学)／森　隆昌(法政大学)／三澤司朗(化学工業社)／中村秀美(奈良工業高等専門学校)／南雲　亮(名古屋工業大学)